

産業構造審議会 知的財産分科会 第5回基本問題小委員会

議事次第

日 時：令和3年1月27日（水）16時00分～18時00分

会 場：特許庁庁舎9階 庁議室（オンライン会議併用）

（議事次第）

1. 開会
2. ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方
～とりまとめ（案）～
3. 意見募集結果について
4. 特許庁経営デザインシートのご紹介
5. 自由討議
6. 閉会

（配付資料）

座席表

議事次第

委員名簿

資料1：ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方
～とりまとめ（案）～

資料2－1：意見募集の結果について

資料2－2：意見募集結果

資料3：特許庁経営デザインシート

参考資料1：各小委員会において検討中の主たる法改正事項

参考資料2：今後の取組事項

参考資料3：今後の制度・運用改善事項

参考資料4：新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について